

2023

1월

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
1 신정	2	3	4	5	6	7
8	9	10 Safety training	11	12	13 Safety training(T)	14
15	16	17 Photolithography	18 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	19 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	20	21
22 설날	23	24 대체공휴일	25	26	27	28
29	30	31	메모 :			

2023

2월

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7 Safety training	8	9	10 Safety training(T)	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21 Photolithography	22 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	23 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	24	25
26	27	28	메모:			

2023

3월

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
26	27	28	1 삼일절	2	3	4
5	6	7 Safety training	8	9	10 Safety training(T)	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21 Photolithography	22 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	23 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	메모:				

2023

4월

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4 Safety training	5	6	7 Safety training(T)	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18 Photolithography	19 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	20 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	메모:				

2023

5월

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
30	1	2	3	4	5 어린이날	6
7	8	9 Safety training	10	11	12 Safety training(T)	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23 Photolithography	24 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	25 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	26	27 부처님오신날
28	29	30 음력5.1	31	1	2	3
4	5	메모:				

2023

6월

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6 현충일	7 Safety training	8	9 Safety training(T)	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20 Photolithography	21 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	22 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	메모:				

2023

7월

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4 Safety training	5	6	7 Safety training(T)	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18 Photolithography	19 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	20 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	메모:				

2023

8월

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8 Safety training	9	10	11 Safety training(T)	12
13	14	15 광복절	16	17	18	19
20	21	22 Photolithography	23 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	24 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	메모:				

2023

9월

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5 Safety training	6	7	8 Safety training(T)	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19 Photolithography	20 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	21 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	22	23
24	25	26	27	28	29 추석	30
1	2	메모:				

2023

10월

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
1	2	3 개천절	4	5	6	7
8	9 한글날	10 Safety training	11	12	13 Safety training(T)	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24 Photolithography	25 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	26 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	메모:				

2023

11월

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7 Safety training	8	9	10 Safety training(T)	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21 Photolithography	22 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	23 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	메모:				

2023

12월

일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5 Safety training	6	7	8 Safety training(T)	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19 Photolithography	20 RF/DC sputter ALD, PE-CVD Ellipsometer Surface profiler	21 Dielectric/Metal RIE, ICP PR asher Wet station	22	23
24	25 크리스마스	26	27	28	29	30
31	1	메모:				